PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-157419

(43)Date of publication of application: 30.06.1988

(51)Int.CI.

H01L 21/30 G03F 7/20

(21)Application number: 61-303987

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

22.12.1986

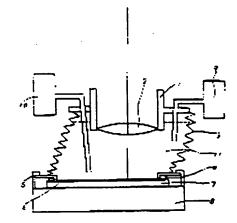
(72)Inventor: NAKASUJI MAMORU

(54) FINE PATTERN TRANSFER APPARATUS

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve resolution by making use of a refraction index of liquid, on the occasion of transferring fine pattern using the light, by filling an optical path between the final lens and specimen with a liquid and reducing defocusing of light by refraction.

CONSTITUTION: A bellows 3 is attached to the outside of optical barrel 1, shielding the light progressing space from outside. The interior 11 of bellows 3 is filled with a liquid having a high refraction index and the liquid is sealed by an O ring 4 not to release to the outside. Here, a lens 2 is designed so as to match the refraction index to the specimen 6 with the refraction index of liquid. When refraction index of liquid is considered as n, wavelength becomes 1/n and n times of resolution can be obtained. Here, the specimen is fixed flat by a chuck plate 7 and the O ring is clamped by a tightening jig 5. The specimen can also be moved in the x and y directions by a stage 3. Upon completion of transfer, a purge apparatus 10 operates, exhausting the liquid, and thereby a wafer may be exchanged.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

⑩ 日本国特許庁(JP)

(1) 特許出額公開

❶公開特許公報(A)

昭63-157419

 超別記号 3 1 1 庁内整理番号 L-7376-5F 7124-2H ❷公開 昭和63年(1988)6月30日

警査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

❷発明の名称 微細パターン転写装置

到特 顕 昭61-303987

会出 顧 昭61(1986)12月22日

促発明者中筋

神奈川県川崎市幸区小向東芝町 1 株式会社東芝総合研究

所内

⑪出 顋 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

20代 理 人 弁理士 則近 憲佑 外1名

1. 発明の名称

後組パターン転写装置

2 存許請求の範囲

(1) 光あるいは紫外線で試料上に鉄細パターンを 転写する装置において、最終レンズと試料間の光 の通路を放体で満したことを特徴とする鉄細パタ ーン転写装置。

(2) レンズと試料間の空間に収体を高速で完満させあるいは高速でパージさせる袋屋を備えたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の数細パ チーン転写袋筐。

(3) ベローズ及び O リングで先の通路を含む空間を密閉できることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の数組パターン転写装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(産薬上の利用分野)

この発明はサブミクロンパターンをウェーハ等 の飲料に形成する数細パターン転写装置に関する。

(従来の技術)

従来、尤を用いて被細パターンを転写する場合 回折による級界があるため、開口を大きくすると か、処皮長の先を用いる等の工夫が行われている が十分とは言えないのが現状である。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明はこのような事情に扱みなされたもので、 回折による先のボケを低級した数組パターン要率 級値を提供することを目的とする。

(発明の存成)

(問題点を解決するための手段)

特閒昭63-157419(2)

本発明では高屈折率の放体を用い回折を小さく し、 0 リングとペローズで先の通る空間を密閉し 放体を完備可能にし、ペローズでレンズと試料が 動く余裕を作った。

(作用)

本発明に於いて、例えば組折率が 1.5 の 液体を用いれば放長が 1/1.5 になり、回折が 1/1.5 になるので、例えば 0.5 μ の 解像度を持つ先学系を用いれば 0.3 3 μ の に解像度を上げることができる。(実施例)

本発明の一実施例による。 大学ののは100元子のののでは、100元子ののでは、100元子ののでは、100元子ののでは、100元子ののでは、10元子ので ェ, y方向に移動できる。転写が充了すると、パージ供配10が作動して放体を造出し、ウェーハが交換される。その技能体供給装置9が作動して放体を充換させた装配字が行われる。

〔発明の効果〕

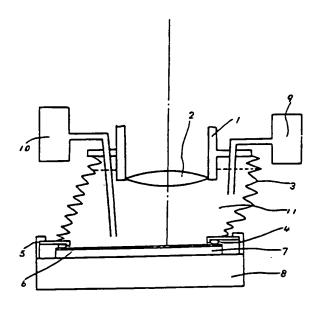
本発明によれば次の効果を奏する。

- (1) 弦体の風折率を□とすると□倍の解像力が得られる。
- (2) ペローズでシールされているためェッ方向に 移動が可能である。
- (3) 高速で放体をパージしたり、供給したりする 基量を持つのでスループットが落ちない。

4. 図面の簡単な段明

第1回は本発明による転写装置の一実施例の主 表部を示す断面図である。

1 … 光学便信、 2 … 最終レンズ、 3 … ベローズ、 4 … O リング、 5 … O リング押え会具、 6 … 飲料 ウェーハ、 7 … チャック板、 8 … × y ステージ。 9 … 液体供給装置、 1 0 … 板体パージ袋能。



33 1 12